

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年8月11日(2005.8.11)

【公開番号】特開2002-305081(P2002-305081A)

【公開日】平成14年10月18日(2002.10.18)

【出願番号】特願2002-22983(P2002-22983)

【国際特許分類第7版】

H 05 B 33/10

C 23 C 14/24

H 05 B 33/14

【F I】

H 05 B 33/10

C 23 C 14/24 G

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成17年1月19日(2005.1.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0052

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0052】

次に蒸着された基板を取り出し、赤色発光層用統合マスクが装着されている別の蒸着装置に移載し、緑色発光層の場合と同じく基板と統合マスクの位置合わせを行った後、 $1 \times 10^{-4}$  Paの真空下で赤色発光層として1wt%の4-(ジシアノメチレン)-2-メチル-6(ジユロリジルスチリル)ピラン(DCJT)をドーピングしたAlq3を15nm蒸着した。つづいて、基板を青色発光層用統合マスクが装着されているさらにまた別の蒸着装置に移載し、同様に基板と統合マスクの位置合わせを行った後、 $1 \times 10^{-4}$  Paの真空下で青色発光層として4,4'-ビス(2,2-ジフェニルビニル)ジフェニル(DPVBi)を20nm蒸着した。